27. 4. 2004

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 4月30日

REC'D 2'1 MAY 2004

PCT

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-125844

WIPO

[ST. 10/C]:

[JP2003-125844]

出 願 人
Applicant(s):

日本電気株式会社

## PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

2004年 4月 6日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

34103766

【提出日】

平成15年 4月30日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C01B 31/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

莇 丈史

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

吉武 務

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

久保 佳実

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

飯島 澄男

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

糟屋 大介

【発明者】

【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

湯田坂 雅子

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【氏名又は名称】

日本電気株式会社



## 【代理人】

【識別番号】

100110928

【弁理士】

【氏名又は名称】 速水 進治

【電話番号】

03-5784-4637

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 138392

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0110433

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 ナノカーボン製造装置およびナノカーボンの製造方法

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 シート状または棒状のグラファイトターゲットを保持するターゲット保持手段と、

前記グラファイトターゲットの表面に光を照射する光源と、

前記ターゲット保持手段に保持された前記グラファイトターゲットと前記光源のうち一方を他方に対して相対的に移動させ、前記グラファイトターゲットの表面における前記光の照射位置を移動させる移動手段と、

前記光の照射により前記グラファイトターゲットから蒸発した炭素蒸気を回収 し、ナノカーボンを得る回収手段と、

を備えることを特徴とするナノカーボン製造装置。

【請求項2】 請求項1に記載のナノカーボン製造装置において、前記移動手段は、前記グラファイトターゲットの表面の前記照射位置における前記光の照射角度を略一定にしながら前記光の照射位置を移動させるように構成されたことを特徴とするナノカーボン製造装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載のナノカーボン製造装置において、前記移動手段は、前記光が照射された箇所の前記グラファイトターゲットを消失させながら、前記光の照射位置を移動させるように構成されたことを特徴とするナノカーボン製造装置。

【請求項4】 請求項1乃至3いずれかに記載のナノカーボン製造装置において、前記グラファイトターゲットの表面に照射される前記光のパワー密度が略一定となるように前記移動手段または前記光源の動作を制御する制御部をさらに有することを特徴とするナノカーボン製造装置。

【請求項5】 請求項1乃至4いずれかに記載のナノカーボン製造装置において、前記移動手段は前記ターゲット保持手段に保持された前記グラファイトターゲットを並進移動させることを特徴とするナノカーボン製造装置。

【請求項6】 請求項1乃至5いずれかに記載のナノカーボン製造装置において、一対のローラー間に無端ベルト状の前記グラファイトターゲットを架設し

、前記移動手段が前記ローラーを回転させることにより前記グラファイトターゲットを駆動するように構成されたことを特徴とするナノカーボン製造装置。

【請求項7】 請求項1乃至5いずれかに記載のナノカーボン製造装置において、

前記グラファイトターゲットは回転体に巻回されたシート状のグラファイトターゲットであって、

前記移動手段は、前記回転体を回転駆動するとともに前記回転体から解放された前記グラファイトターゲットを前記光の照射位置の方向に押し出すように構成されたことを特徴とするナノカーボン製造装置。

【請求項8】 請求項1乃至7いずれかに記載のナノカーボン製造装置において、前記ナノカーボンがカーボンナノホーン集合体であることを特徴とするナノカーボン製造装置。

【請求項9】 シート状または棒状のグラファイトターゲットの表面に、光の照射位置を移動させながら光照射し、前記グラファイトターゲットから炭素蒸気を蒸発させる工程と、

前記炭素蒸気を回収し、ナノカーボンを得る工程と、

を含むことを特徴とするナノカーボンの製造方法。

【請求項10】 請求項9に記載のナノカーボンの製造方法において、前記グラファイトターゲットの表面への前記光の照射角度が略一定となるように前記光を照射する工程を含むことを特徴とするナノカーボンの製造方法。

【請求項11】 請求項9または10に記載のナノカーボンの製造方法において、前記光が照射された箇所の前記グラファイトターゲットを消失させながら、前記グラファイトターゲットの表面における前記光の照射位置を移動させることを特徴とするナノカーボンの製造方法。

【請求項12】 請求項9乃至11いずれかに記載のナノカーボンの製造方法において、前記ナノカーボンはカーボンナノホーン集合体であることを特徴とするナノカーボンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、ナノカーボン製造装置およびナノカーボンの製造方法に関する。

[0002]

## 【従来の技術】

近年、ナノカーボンの工学的応用が盛んに検討されている。ナノカーボンとは、カーボンナノチューブやカーボンナノホーン等に代表される、ナノスケールの 微細構造を有する炭素物質のことをいう。このうち、カーボンナノホーンは、グラファイトのシートが円筒状に丸まったカーボンナノチューブの一端が円錐形状となった管状体の構造を有しており、その特異な性質から、様々な技術分野への応用が期待されている。カーボンナノホーンは、通常、各々の円錐部間に働くファンデルワールス力によって、チューブを中心にし円錐部が角(ホーン)のように表面に突き出る形態で集合している。

## [0003]

カーボンナノホーン集合体は、不活性ガス雰囲気中で原料の炭素物質(以下「グラファイトターゲット」とも呼ぶ。)に対してレーザー光を照射するレーザー蒸発法によって製造されることが報告されている(非特許文献 1)。非特許文献 1 には、円柱状のグラファイトターゲットを軸に沿って回転させ、また、レーザー光をその側面に垂直に照射することが記載されている。

## [0004]

ところが、円柱状のグラファイトターゲットの側面に沿ってレーザー光を照射する場合、レーザー光の照射位置のずれが生じることがあった。また、一度レーザー光を照射されたグラファイトターゲットの表面は粗面化されるため、粗面化された部位に再度レーザー光を照射すると、グラファイトターゲットの側面における光照射面積が変化しやすかった。

## [0005]

このため、グラファイトターゲットの側面に照射される光のパワー密度にばらつきが生じ、カーボンナノホーン集合体の収率が低下することがあった。

[0006]

## 【非特許文献1】

S. Iijima、他6名、Chemical Physics Letters、ELSEVIER、1999年、第309号、p. 165-1 70

## [0007]

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、カーボンナノホーン集合体を安定的に大量生産する技術を提供することにある。また、本発明の別の目的は、ナノカーボンを安定的に大量生産する技術を提供することにある。

## [0008]

## 【課題を解決するための手段】

本発明によれば、シート状または棒状のグラファイトターゲットを保持するターゲット保持手段と、前記グラファイトターゲットの表面に光を照射する光源と、前記ターゲット保持手段に保持された前記グラファイトターゲットと前記光源のうち一方を他方に対して相対的に移動させ、前記グラファイトターゲットの表面における前記光の照射位置を移動させる移動手段と、前記光の照射により前記グラファイトターゲットから蒸発した炭素蒸気を回収し、ナノカーボンを得る回収手段と、を備えることを特徴とするナノカーボン製造装置が提供される。

## [0009]

本発明に係るナノカーボン製造装置は、シート状または棒状のグラファイトターゲットを保持するターゲット保持手段を備える。また、グラファイトターゲットと光源のうち一方を他方に対して相対的に移動させる移動手段を有する。このため、これらの相対位置を移動させながらグラファイトターゲットの表面に光を照射することができる。

## [0010]

また、従来用いられている円柱状のグラファイトターゲットを回転させながら、その表面に光を照射する場合、曲面に光を照射するため、照射位置のずれによる照射角度の変化の影響が大きく、パワー密度にぶれが生じやすい。これに対し、本発明ではシート状または棒状のグラファイトターゲットの表面に光を照射するため、照射位置がずれた際にもグラファイトターゲット表面における光の照射

角度が変化しにくい。このため、光が照射される表面におけるパワー密度の制御が容易となり、パワー密度のぶれを抑制することができる。よって、ナノカーボンの品質を安定化することができる。また、ナノカーボンの収率を向上させることができる。したがって、ナノカーボンを安定的に大量生産することが可能となる。

## [0011]

なお、本発明において、以下「パワー密度」とは、グラファイトターゲット表面に実際に照射される光のパワー密度、すなわちグラファイトターゲット表面の 光照射部位におけるパワー密度を指すものとする。また、本発明において、グラファイトターゲットの表面を平面とすることができる。こうすれば、光の照射位置のずれによるパワー密度の変化をより一層確実に抑制することができる。

## [0012]

本発明によれば、シート状または棒状のグラファイトターゲットの表面に、光の照射位置を移動させながら光照射し、前記グラファイトターゲットから炭素蒸気を蒸発させる工程と、前記炭素蒸気を回収し、ナノカーボンを得る工程と、を含むことを特徴とするナノカーボンの製造方法が提供される。

## [0013]

本発明に係るナノカーボンの製造方法においては、シート状または棒状のグラファイトターゲット表面に光照射するため、光照射部位のずれによるパワー密度のぶれを抑制することができる。よって、ナノカーボンの品質を安定化することができる。また、ナノカーボンの収率を向上させることができる。したがって、ナノカーボンを安定的に大量生産することが可能となる。

## [0014]

本発明のナノカーボン製造装置において、前記移動手段は、前記グラファイト ターゲットの表面の前記照射位置における前記光の照射角度を略一定にしながら 前記光の照射位置を移動させるように構成されてもよい。

## [0015]

また、本発明のナノカーボンの製造方法において、前記グラファイトターゲットの表面への前記光の照射角度が略一定となるように前記光を照射する工程を含



## [0016]

こうすることにより、光の照射位置にグラファイトターゲットを連続的に供給 しながら、一定の照射角度でグラファイトターゲットの表面に光を照射すること ができる。よって、グラファイトターゲットの表面に照射される光のパワー密度 のぶれをさらに確実に抑制することができる。このため、ナノカーボンを安定的 に大量生産することができる。

## [0017]

本発明のナノカーボン製造装置において、前記移動手段は、前記光が照射された箇所の前記グラファイトターゲットを消失させながら、前記光の照射位置を移動させるように構成されてもよい。

## [0018]

また、本発明のナノカーボンの製造方法において、前記光が照射された箇所の 前記グラファイトターゲットを消失させながら、前記グラファイトターゲットの 表面における前記光の照射位置を移動させてもよい。

## [0019]

本発明においては、光照射位置にグラファイトターゲットを移動させながら光 照射を行い、グラファイトターゲットが光照射された箇所から消失させる。この ため、グラファイトターゲットの供給と消費とを連動させて効率よくグラファイトターゲットを使用することができる。また、グラファイトターゲット表面において、一度光が照射された箇所に再度の光照射されることなくグラファイトターゲットを消失させることができるため、一度の光照射によりグラファイトターゲットを使い切ることができる。一度光が照射された箇所では表面に凹凸が生じるため、再度光照射する際にパワー密度のぶれが生じやすいが、このようにすれば、グラファイトターゲット表面に照射される光のパワー密度のぶれをさらに確実に抑制することができる。このため、ナノカーボンの品質を安定化することができる。また、ナノカーボンの収率をさらに向上させることができる。

#### [0020]

本発明のナノカーボン製造装置において、前記グラファイトターゲットの表面

に照射される前記光のパワー密度が略一定となるように前記移動手段または前記 光源の動作を制御する制御部をさらに有してもよい。こうすることにより、グラ ファイトターゲットの表面に照射される光のパワー密度をより一層確実に制御す ることが可能となる。このため、安定した品質のナノカーボンを高収率で製造す ることができる。

## [0021]

本発明のナノカーボン製造装置において、前記移動手段は前記ターゲット保持手段に保持された前記グラファイトターゲットを並進移動させる構成とすることができる。グラファイトターゲットを並進移動させる構成とすることにより、グラファイトターゲットを回転させる回転機構を設ける必要がなく、装置構成を簡素化することができる。また、棒状またはシート状のグラファイトターゲットを並進移動させることができる。また、グラファイトターゲットの表面に照射する光のパワー密度のぶれの抑制が容易となる。このため、ナノカーボンの品質をさらに安定化することができる。また、ナノカーボンの収率を向上させることができる。

## [0022]

本発明のナノカーボン製造装置において、一対のローラー間に無端ベルト状の前記グラファイトターゲットを架設し、前記移動手段が前記ローラーを回転させることにより前記グラファイトターゲットを駆動するよう構成されてもよい。こうすることにより、光の照射位置にグラファイトターゲットを効率よく送出することができる。また、このときに照射される光のパワー密度の制御も容易となる。また、無端ベルト状のグラファイトターゲットを一対のローラー間に架設する構成とすることにより、装置を小型化することができる。なお、本発明において、「一対のローラー」に含まれるローラーの数は、二でもよいし、三以上であってもよい。

## [0023]

本発明のナノカーボン製造装置において、前記グラファイトターゲットは回転体に巻回されたシート状のグラファイトターゲットであって、前記移動手段は、前記回転体を回転駆動するとともに前記回転体から解放された前記グラファイトターゲットを前記光の照射位置の方向に押し出すように構成されてもよい。グラ

ファイトターゲットが回転体に巻回された構成とすることにより、装置をさらに 小型化することができる。また、一度の製造に用いるグラファイトターゲットの 量を増加させることができるため、より大量生産に適した構成とすることができる。

## [0024]

本発明のナノカーボン製造装置において、前記ナノカーボンがカーボンナノホーン集合体であってもよい。

## [0025]

また、本発明のナノカーボンの製造方法において、ナノカーボンを回収する前 記工程は、カーボンナノホーン集合体を回収する工程を含むことができる。

#### [0026]

こうすることにより、カーボンナノホーン集合体の大量生産を効率よく行うことができる。本発明において、カーボンナノホーン集合体を構成するカーボンナノホーンは、単層カーボンナノホーンとすることもできるし、多層カーボンナノホーンとすることもできる。

#### [0027]

また、ナノカーボンとしてカーボンナノチューブを回収することもできる。

#### [0028]

本発明のナノカーボンの製造方法において、光照射する前記工程は、レーザー 光を照射する工程を含むことができる。こうすることにより、光の波長および方 向を一定とすることができるため、グラファイトターゲット表面への光照射条件 を、精度良く制御することができる。したがって、所望のナノカーボンを選択的 に製造することが可能となる。

#### [0029]

#### 【発明の実施の形態】

以下、ナノカーボンがカーボンナノホーン集合体である場合を例に、本発明に 係るナノカーボン製造装置および製造方法の好ましい実施の形態について説明す る。

#### [0030]

## (第一の実施形態)

図1は、ナノカーボン製造装置の構成の一例を示す側面図である。なお、本明 細書において、図1および他の製造装置の説明に用いる図は概略図であり、各構 成部材の大きさは実際の寸法比に必ずしも対応していない。

## [0031]

図1のナノカーボン製造装置125は、製造チャンバ107およびナノカーボン回収チャンバ119の二つのチャンバを備える。製造チャンバ107には、不活性ガス供給部127が流量計129を介して接続されている。また、光源保持部112に保持されたレーザー光源111から出射するレーザー光103が、ZnSe平凸レンズ131およびZnSeウインドウ133を透過して、製造チャンバ107内に設置されたグラファイトターゲット139の表面に照射される。

## [0032]

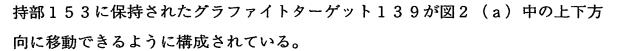
グラファイトターゲット139は、レーザー光103の照射のターゲットとなる固体炭素単体物質である。グラファイトターゲット139はターゲット供給プレート135上のターゲット保持部153に保持されている。プレート保持部137は、ターゲット供給プレート135を水平方向に並進移動させる。このため、ターゲット供給プレート135が移動すると、その上に設置されたグラファイトターゲット139が移動し、レーザー光103の照射位置とグラファイトターゲット139の表面との相対的な位置が移動する構成となっている。

#### [0033]

図2は、ターゲット供給プレート135およびプレート保持部137の構成を さらに詳細に説明する図である。図2(a)は上面図、図2(b)は、図2(a )のA-A7方向の断面図である。

### [0034]

ターゲット供給プレート135の底面およびプレート保持部137の表面には ネジ山が形成されており、ラックピニオン方式でターゲット供給プレート135 が図2(b)中の左右方向に移動できるように構成されている。また、ターゲッ ト供給プレート135の溝部155にターゲット保持部153の凸部157がス ライド可能に掛合されているため、ターゲット保持部153およびターゲット保



## [0035]

このような構成とすることにより、グラファイトターゲット139をレーザー 光源111から出射するレーザー光103の照射位置に供給することができる。

## [0036]

また、グラファイトターゲット139の表面への照射光のパワー密度が略一定となるように、レーザー光103の照射角度または照射光強度などを調節する。たとえば、グラファイトターゲット139の表面が平面である場合、レーザー光103の照射角度が一定となるようにレーザー光源111を設置し、一定の強度でレーザー光103を照射すことができる。

## [0037]

図1に戻り、搬送管141は、ナノカーボン回収チャンバ119に連通している。また、搬送管141は、グラファイトターゲット139の表面にレーザー光源111からレーザー光103が照射される際の、プルーム109の発生方向に設けられている。図1では、グラファイトターゲット139の表面と45°の角をなすレーザー光103が照射されるため、プルーム109はグラファイトターゲット139の表面に対し垂直な方向に発生する。そして、搬送管141はグラファイトターゲット139の表面に対し垂直な方向にその長さ方向を配置した構成となっている。こうすれば、生成したカーボンナノホーン集合体117が確実にナノカーボン回収チャンバ119に回収される。

#### [0038]

グラファイトターゲット139として用いる固体炭素単体物質の形状に特に制限はないが、たとえばシート状または棒状とすることができる。グラファイトターゲット139の形状をシート状または棒状とし、グラファイトターゲット139の表面に照射するレーザー光103の照射角および強度を一定とすることにより、表面におけるパワー密度のぶれが抑制され、カーボンナノホーン集合体117を安定的に製造することが可能となる。また、レーザー光103の照射角を一定に保ちながら、棒状のグラファイトターゲット139をその長さ方向にスライ

ドさせた場合にも、グラファイトターゲット139の長さ方向にレーザー光10 3を一定のパワー密度で照射することができる。

## [0039]

このときの照射角は30°以上60°以下とすることが好ましい。なお、本実施形態において照射角とは、レーザー光103の照射位置におけるグラファイトターゲット139の表面に対する垂線とレーザー光103とのなす角のことである。図10は、この照射角を説明するための図である。図10(a)は、グラファイトターゲット139の表面が平面である場合のグラファイトターゲット139の表面が曲面である場合のグラファイトターゲット139の断面図である。

## [0040]

この照射角を30°以上とすることにより、照射するレーザー光103の反射、すなわち戻り光の発生を防止することができる。また、発生するプルーム109がZnSeウインドウ133を通じてZnSe平凸レンズ131へ直撃することが抑制される。このため、ZnSe平凸レンズ131を保護することができる。また、カーボンナノホーン集合体117のZnSeウインドウ133への付着を抑制することができる。

#### [0041]

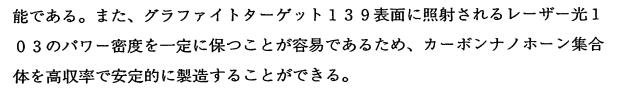
また、照射角を60°以下とすることにより、アモルファスカーボンの生成を抑制し、生成物中のカーボンナノホーン集合体117の割合、すなわちカーボンナノホーン集合体117の収率を向上させることができる。

#### [0042]

また、照射角は、図1に示したように45°とすることが特に好ましい。45°で照射することにより、生成物中のカーボンナノホーン集合体117の割合をより一層高め、収率を向上させることができる。

#### [0043]

以上のように、図1のナノカーボン製造装置においては、グラファイトターゲット139の表面におけるレーザー光103の照射位置を連続的に変化させることができるため、カーボンナノホーン集合体117を連続的に製造することが可



## [0044]

次に、図1の製造装置を用いたカーボンナノホーン集合体117の製造方法に ついて具体的に説明する。

## [0045]

グラファイトターゲット139として、高純度グラファイト、たとえばシート 状または棒状の、焼結炭素や圧縮成形炭素等を用いることができる。

## [0046]

また、レーザー光103として、たとえば、高出力 $CO_2$ ガスレーザー光などのレーザー光を用いる。

#### [0047]

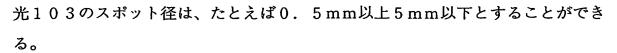
レーザー光103のグラファイトターゲット139への照射は、Ar、He等の希ガスをはじめとする反応不活性ガス雰囲気、たとえば $10^3$ Pa以上 $10^5$ Pa以下の雰囲気中で行う。また、圧力計145が接続された真空ポンプ143により、製造チャンバ107内を予めたとえば $10^{-2}$ Pa以下に減圧排気した後、不活性ガス雰囲気とすることが好ましい。

### [0048]

また、グラファイトターゲット 139の表面におけるレーザー光 103 のパワー密度がほぼ一定、たとえば  $20\pm10$  k W / c m  $^2$ となるようにレーザー光 103 の出力、スポット径、および照射角を調節することが好ましい。

#### [0049]

たとえば、レーザー光103の出力はたとえば3kW以上5kW以下とすることができる。また、パルス幅については、たとえば750msec以上1sec以下とすることが好ましい。こうすることにより、効率よくグラファイトターゲット139を蒸発させることができる。また、好ましい照射角度は、図1を用いて前述したように、30°以上60°以下とすることができ、45°とすることが好ましい。グラファイトターゲット139の表面における照射されるレーザー



## [0050]

また、グラファイトターゲット139の表面にレーザー光103を照射しながら、グラファイトターゲット139を並進移動させる。このときの移動速度は、たとえば0.4mm/min以上4.8mm/min以下とする。4.8mm/min以下とすることにより、グラファイトターゲット139の表面に確実にレーザー光103を照射することができる。また、0.4mm/min以上とすることにより、効率よくカーボンナノホーン集合体117を製造することができる

#### [0051]

ナノカーボン製造装置125を用いて製造されたすす状物質は、カーボンナノホーン集合体117を主として含み、たとえば、カーボンナノホーン集合体117が90wt%以上含まれる物質として回収される。このように、ナノカーボン製造装置125を用いることにより、カーボンナノホーン集合体117を高い収率で得ることができる。また、得られるカーボンナノホーン集合体117の品質を安定化することができる。

#### [0052]

また、ナノカーボン製造装置125では、グラファイトターゲット139の位置を平面方向に移動させることが可能であるため、レーザー光103照射によりグラファイトターゲット139を使い切ることが可能である。また、グラファイトターゲット139の屑を回収するためのチャンバ等を特に設ける必要がなく、構成を簡素化し、また小型化することができる。

#### [0053]

なお、カーボンナノホーン集合体117を構成するカーボンナノホーンの形状 、径の大きさ、長さ、先端部の形状、炭素分子やカーボンナノホーン間の間隔等 は、レーザー光103の照射条件などによって様々に制御することが可能である

#### [0054]

## (第二の実施形態)

本実施形態は、ナノカーボン製造装置の別の構成に関する。本実施形態において、第一の実施形態に記載のナノカーボン製造装置125と同様の構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。

## [0055]

図3は、本実施形態に係るナノカーボン製造装置の構成を示す側面図である。 図3のナノカーボン製造装置149は、グラファイトターゲット139の送り出 しをベルトコンベア方式によって行う構成である。

#### [0056]

ナノカーボン製造装置149では、円柱形のローラー161の側面に、ターゲット保持プレート159を介して環状のグラファイトターゲット139が装着されている。ローラー161を所定の方向に回転させることにより、グラファイトターゲット139表面におけるレーザー光103の照射位置が移動する。

#### [0057]

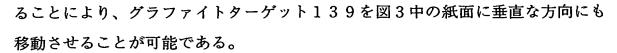
レーザー光103の照射は、グラファイトターゲット139のうち、ターゲット保持プレート159に支持されている部分に行うことが好ましい。照射光のパワー密度を一定とするためには、照射部位の表面が平坦であることが好ましいのに対し、ターゲット保持プレート159に支持されていない角部では、ターゲット保持プレート159に支持されている部分よりグラファイトターゲット139の表面の曲率が大きいためである。

#### [0058]

本実施形態の構成では、ローラー161の側面にベルト状のグラファイトター ゲット139を装着することにより、第一の実施形態に比べて一度に処理するグ ラファイトターゲット139の量を大きくすることができる。このため、より一 層大量生産に適している。

#### [0059]

なお、本実施形態においても、第一の実施形態で図2を用いて説明した構成と 同様に、ターゲット保持プレート159に溝部(図3では不図示)を形成し、こ れにターゲット保持部(図3では不図示)の凸部(図3では不図示)を掛合させ



## [0060]

## (第三の実施形態)

本実施形態は、ナノカーボン製造装置の別の構成に関する。本実施形態においても、第一または第二の実施形態に記載のナノカーボン製造装置125またはナノカーボン製造装置149と同様の構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。

## [0061]

図4は、本実施形態に係るナノカーボン製造装置の構成を示す側面図である。 図4のナノカーボン製造装置151は、図1のナノカーボン製造装置125と基本的な構成は同じであるが、回転自在のターゲット支持柱179にグラファイトターゲット139が巻回されている点が異なる。シート状または棒状のグラファイトターゲット139は、ターゲット支持柱にロールとして巻回されており、これをレーザー光103の照射方向に順次送り出すことにより、連続的にカーボンナノホーン集合体117を得る構成となっている。

#### [0062]

グラファイトターゲット139の一端がターゲット供給プレート135上に設置されている。ターゲット支持柱179がその中心軸を軸として回転し、またターゲット供給プレート135がプレート保持部137上を並進移動することにより、グラファイトターゲット139がレーザー光103の照射位置に供給される

#### [0063]

図4のナノカーボン製造装置においても、第一の実施形態で図2を用いて説明 した構成と同様に、ターゲット供給プレート135に溝部(図4では不図示)を 形成し、これにターゲット保持部(図4では不図示)の凸部(図4では不図示) を掛合させることにより、グラファイトターゲット139を図4中の紙面に垂直 な方向にも移動させることが可能である。

#### [0064]

また、図5はグラファイトターゲット139のロールを送り出す構成が異なる装置の構成を示す側面図である。図5のナノカーボン製造装置163は、グラファイトターゲット139をその両面から保持する二対のローラー165を有する。ターゲット支持柱179およびローラー165が回転することにより、グラファイトターゲット139がレーザー光103の照射方向に送り出される。

## [0065]

図4または図5に示したように、ロール状のグラファイトターゲット139を送り出す構成とすれば、より一層大量のグラファイトターゲット139を一度に処理することが可能となる。よって、カーボンナノホーン集合体117の大量生産にさらに有効である。

## [0066]

なお、グラファイトターゲット139は、Cu板等の基板上に形成されていることが好ましい。こうすることにより、ロール状のグラファイトターゲット139を送り出す際に、グラファイトターゲット139に生じるひび割れまたは破損を抑制することが可能である。この場合、グラファイトターゲット139を蒸発させた後の基板を巻きとるための巻き取り部を製造チャンバ107内に設けてもよい。

## [0067]

## (第四の実施形態)

以上説明した第一~第三の実施形態において、レーザー光103が二回照射された際に照射部分のグラファイトターゲット139を使い切るように、グラファイトターゲット139の厚さを調節してもよい。以下、図1のナノカーボン製造装置125にシート状のグラファイトターゲット139を適用してカーボンナノホーン集合体117を作製する方法を例に説明する。

#### [0068]

たとえば、グラファイトターゲット 139 の表面に照射されるレーザー光 103 のパワー密度が約 20 k W / c m 2 である場合、一回レーザー光 103 が照射されることにより蒸発するグラファイトターゲット 139 の厚さは、表面から 139 の厚さる。そこで、この場合、グラファイトターゲット 139 の厚さを 139

mm程度とする。

## [0069]

そして、図2(a)において、レーザー光103の照射位置をグラファイトターゲット139上のpからqに向かって移動させ、qまで照射されたらグラファイトターゲット139を逆方向にpまで移動させる。このように一往復させると、p-q間のグラファイトターゲット139がすべて蒸発し、消失する。次いで、レーザー光103の照射位置を図中の下方向にpからp'まで移動させ、同様にp'-q'間を一往復させる。この往復照射をpn-qn間まで繰り返すことにより、グラファイトターゲット139を使い切ることができる。

## [0070]

グラファイトターゲット139の表面へのレーザー光103の照射回数が増す ほど、照射された表面が粗面化し、パワー密度のぶれが大きくなる場合があるが 、グラファイトターゲット139の厚さをこのようにすればパワー密度のぶれを 抑制することができる。このため、カーボンナノホーン集合体117の収率を向 上させることができる。

## [0071]

なお、グラファイトターゲット139の厚さの調整は、レーザー光103が二回照射された際に消失するような場合に限られず、たとえば三回のレーザー光103照射により消失するようにしてもよい。この場合、図2(a)において、1.5往復ごとに図2(a)中の上下方向にグラファイトターゲット139を移動させればよい。

## [0072]

## (第五の実施形態)

第四の実施形態において、レーザー光103が一回照射された際に照射部分の グラファイトターゲット139を使い切るように、グラファイトターゲット13 9の厚さを調節してもよい。

#### [0073]

こうすることにより、一度レーザー光103が照射された位置に再度レーザー 光103を照射する必要がなくなるため、レーザー光103の照射面が常に平滑 に保たれる。このため、グラファイトターゲット139の表面に照射されるレーザー光103のパワー密度のぶれをさらに抑制することができる。よって、カーボンナノホーン集合体117の製造安定性をさらに向上させることが可能となる。

## [0074]

グラファイトターゲット139をシート状とする場合、たとえば、図6のような表面を有する形状とすることができる。図6(a)は平板であり、レーザー光103のパワー密度を一定にすることが容易であるため好ましい。また、図6(b)では、グラファイトターゲット139の表面に規則的な繰り返し構造が形成されている。このような形状とする場合、繰り返し構造の幅wをレーザー光103のスポット径に略等しくすることが好ましい。こうすることにより、グラファイトターゲット139に照射されるレーザー光103のパワー密度を一定とすることができる。なお、グラファイトターゲットの表面形状は図6に示した構成に特に限定されず、適宜選択することができる。

## [0075]

また、グラファイトターゲット 139 の厚さ h は、前述のように一度のレーザー光 103 の照射ですべて蒸発する程度の厚さとする。たとえば、グラファイトターゲット 139 の表面に照射されるレーザー光 103 のパワー密度が約 20k W/c  $m^2$ である場合、一回レーザー光 103 が照射されることにより蒸発するグラファイトターゲット 139 の厚さは、表面から 3 mm程度であるため、厚さ h を 3 mm程度とすることができる。

## [0076]

なお、本実施形態および第四の実施形態において、グラファイトターゲット139の幅がレーザー光103のスポット径と略等しい棒状としてもよい。こうすれば、グラファイトターゲット139の移動方向を図2(a)のA-A'方向のみとすることができる。このため、ターゲット供給プレート135とターゲット保持部153との間に溝部155と凸部157との組み合わせによる可動機構を形成する必要がなく、装置構成をより簡素化することが可能となる。

## [0077]

図7は、棒状のグラファイトターゲット139の形状の一例を示す図である。図7(a)は四角柱、図7(b)は円柱のグラファイトターゲット139である。グラファイトターゲット139の形状は、これらに限定されないが、一定の断面形状を有していることが好ましい。断面形状を一定とすることにより、グラファイトターゲット139の表面に照射されるレーザー光103のパワー密度のぶれを抑制することができる。また、グラファイトターゲット139の最大幅wおよび厚さhは、レーザー光103のスポット径以下とすることが好ましい。こうすることにより、一度のレーザー光103の照射で確実にグラファイトターゲット139を使い切ることができる。

## [0078]

また、本実施形態は、第四の実施形態同様、図3および図4に示したナノカーボン製造装置にも適用可能である。

## [0079]

## (第六の実施形態)

以上に述べた実施形態におけるプロセス管理は、たとえば以下のようにすることができる。図8は、上述のナノカーボン製造装置におけるプロセス管理の方法を説明するための図である。

## [0080]

図8において、プロセス管理部167は、計時部169から入力される時間情報に基づいて、各プロセスのスケジュール管理を行う。このスケジュール管理について、第四の実施形態において第一の実施形態のナノカーボン製造装置125(図1、図2)を用いる場合を例に、図9のフローチャートに沿って説明する。

## [0081]

まず、ポンプ制御部171は、真空ポンプ143を駆動させ、ナノカーボン回収チャンバ119およびこれに連通する製造チャンバ107を減圧排気する(S101)。一定時間減圧排気が行われたら、真空ポンプ143を停止し、不活性ガス制御部173は、不活性ガス供給部127から不活性ガスを製造チャンバー107内に一定量供給する(S102)。そして、レーザー光制御部175は、レーザー光源111から所定の強度のレーザー光103(図8では不図示)を照

射する(S103)。

## [0082]

また、移動手段制御部177は、プレート保持部137を回転させ、ターゲット供給プレート135を所定の速度で移動させる(S104)。ステップ104は、図2(a)における、グラファイトターゲット139のp-q方向の移動に対応し、たとえばグラファイトターゲット139の表面におけるレーザー光103の照射位置がp-q間で一往復するように、グラファイトターゲット139を移動させる。

## [0083]

そして、所定の時間が経過したら(S105のYes)、さらに、グラファイトターゲットが使い切られていなければ、(S106のNo)、移動手段制御部177はターゲット供給プレート135に掛合されたターゲット保持部153の位置を移動させ(S107)、ステップ104からの各ステップを繰り返す。ステップ107は、図2(a)における、グラファイトターゲット139のp-pn方向の移動に対応し、たとえばレーザー光103の照射位置をpからp,まで移動させる。

## [0084]

以上の操作を、グラファイトターゲット139を使い切るまで繰り返すことにより(S106のYes)、グラファイトターゲット139がすべて使用され、カーボンナノホーン集合体117の製造が終了する。

## [0085]

以上の各ステップが、プロセス管理部167によって管理される。

## [0086]

なお、図8に示したプロセス管理において、移動手段制御部177がレーザー 光源111の照射角度を調節する構成としてもよい。さらに、レーザー光制御部 175がレーザー光103の出射光強度を変化させながらレーザー光103を照 射する構成としてもよい。こうすることにより、グラファイトターゲット139 に照射されるレーザー光103のパワー密度をより一層精密に調節することが可能となる。

## [0087]

以上、ナノカーボンとしてカーボンナノホーン集合体を製造する場合を例に説明したが、本実施形態に係るナノカーボン製造装置を用いて製造されるナノカーボンは、カーボンナノホーン集合体には限定されない。

## [0088]

たとえば、本実施形態に係るナノカーボン製造装置を用いて、カーボンナノチューブを製造することもできる。カーボンナノチューブを製造する場合、グラファイトターゲット139の表面におけるレーザー光103のパワー密度がほぼ一定、たとえば50±10kW/сm²となるようにレーザー光103の出力、スポット径、および照射角を調節することが好ましい。

## [0089]

また、グラファイトターゲット139には、触媒金属をたとえば0.0001 w t %以上5%以下添加する。金属触媒として、たとえばNi、Coなどの金属を用いることができる。

## [0090]

本実施形態に係るナノカーボン製造装置を用いることにより、レーザー光103の照射位置にグラファイトターゲット139を連続的に送り出すことができるため、カーボンナノチューブの製造においてもこれを安定的に大量生産することが可能である。

## [0091]

また、図1、図3、または図4の装置では、レーザー光103の照射によって得られたすす状物質がナノカーボン回収チャンバ119に回収される構成となっているが、適当な基板上に堆積して回収することや、ダストバッグによる微粒子回収の方法によって回収することもできる。また、不活性ガスを反応容器内で流通させて、不活性ガスの流れによりすす状物質を回収することもできる。

## [0092]

また、図1、図3、または図4の装置では、レーザー光103の照射位置を一定とし、グラファイトターゲット139を移動させることによりこれらの相対位置を移動させたが、レーザー光源111を移動手段に保持させることにより、レ

ーザー光103を移動させて相対位置を変化させてもよい。

[0.093]

## 【発明の効果】

以上説明したように本発明によれば、ナノカーボンを安定的に大量生産することができる。また本発明によれば、カーボンナノホーン集合体を安定的に大量生産することができる。

## 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

実施の形態に係るナノカーボンの製造装置の構成を示す側面図である。

#### 【図2】

実施の形態に係るナノカーボンの製造装置の構成を示す図である。

## 【図3】

実施の形態に係るナノカーボンの製造装置の構成を示す側面図である。

## 【図4】

実施の形態に係るナノカーボンの製造装置の構成を示す側面図である。

#### 【図5】

実施の形態に係るナノカーボンの製造装置の構成を示す側面図である。

## `【図6】

実施の形態に係るナノカーボンの製造装置に適用可能なグラファイトターゲットの形状を例示する図である。

#### 【図7】

実施の形態に係るナノカーボンの製造装置に適用可能なグラファイトターゲットの形状を例示する図である。

#### 【図8】

実施の形態に係るナノカーボンの製造装置におけるプロセス管理の方法を説明 するための図である。

#### 【図9】

実施の形態に係るナノカーボンの製造方法を説明するための図である。

#### 【図10】

## レーザー光の照射角を説明するための図である。

## 【符号の説明】

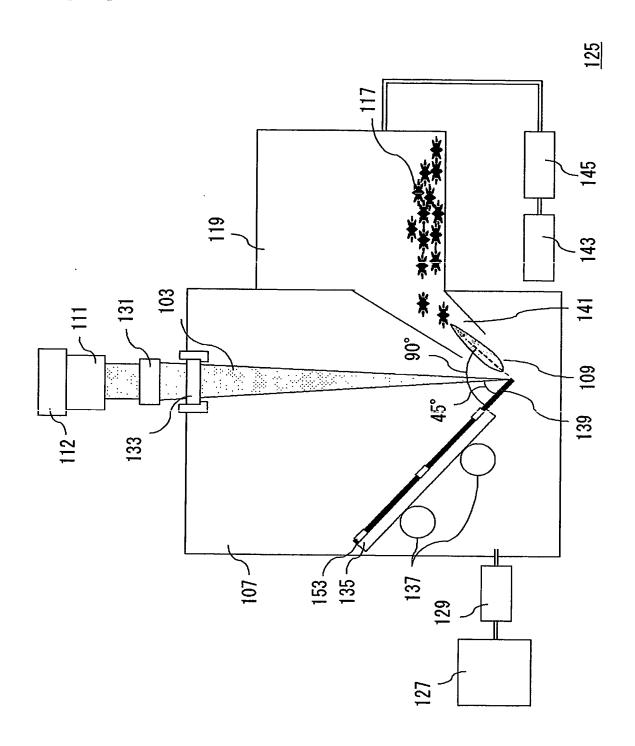
- 103 レーザー光
- 107 製造チャンバ
- 109 プルーム
- 111 レーザー光源
- 112 光源保持部
- 117 カーボンナノホーン集合体
- 119 ナノカーボン回収チャンバ
- 125 ナノカーボン製造装置
- 127 不活性ガス供給部
- 129 流量計
- 131 ZnSe平凸レンズ
- 133 ZnSeウインドウ
- 135 ターゲット供給プレート
- 137 プレート保持部
- 139 グラファイトターゲット
- 141 搬送管
- 143 真空ポンプ
- 145 圧力計
- 149 ナノカーボン製造装置
- 151 ナノカーボン製造装置
- 153 ターゲット保持部
- 155 溝部
- 157 凸部
- 159 ターゲット保持プレート
- 161 ローラー
- 163 ナノカーボン製造装置
- 165 ローラー

- 167 プロセス管理部
- 169 計時部
- 171 ポンプ制御部
- 173 不活性ガス制御部
- 175 レーザー光制御部
- 177 移動手段制御部
- 179 ターゲット支持柱

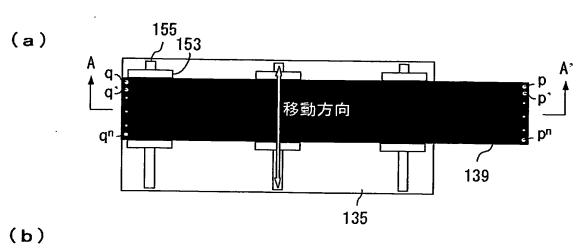
【書類名】

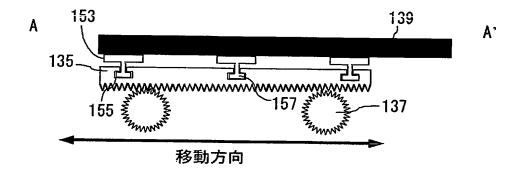
図面

【図1】

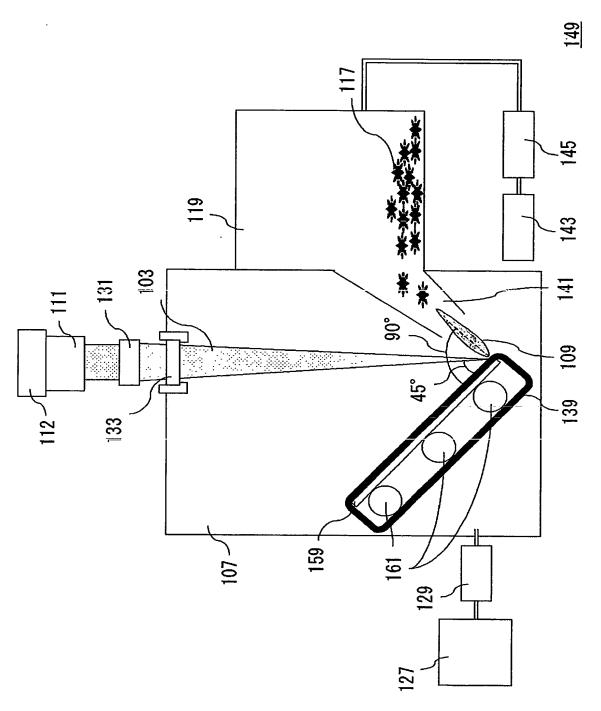


【図2】

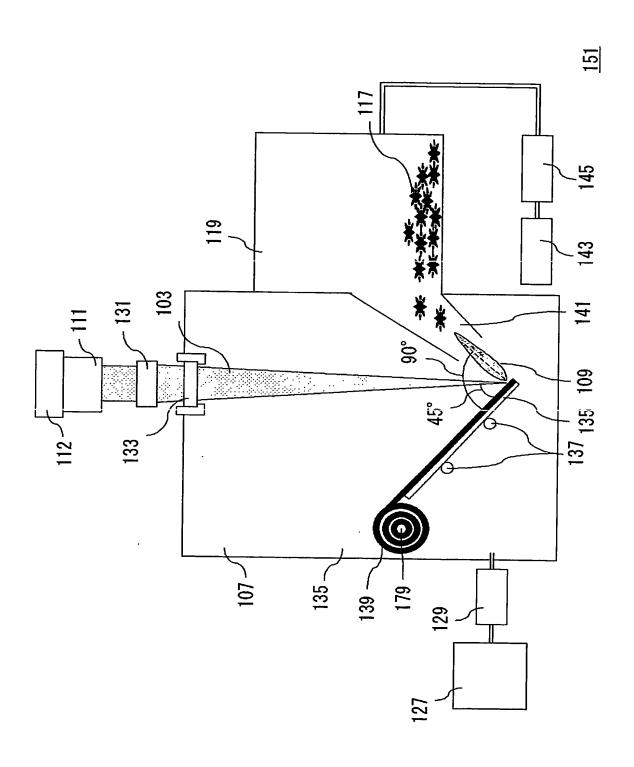




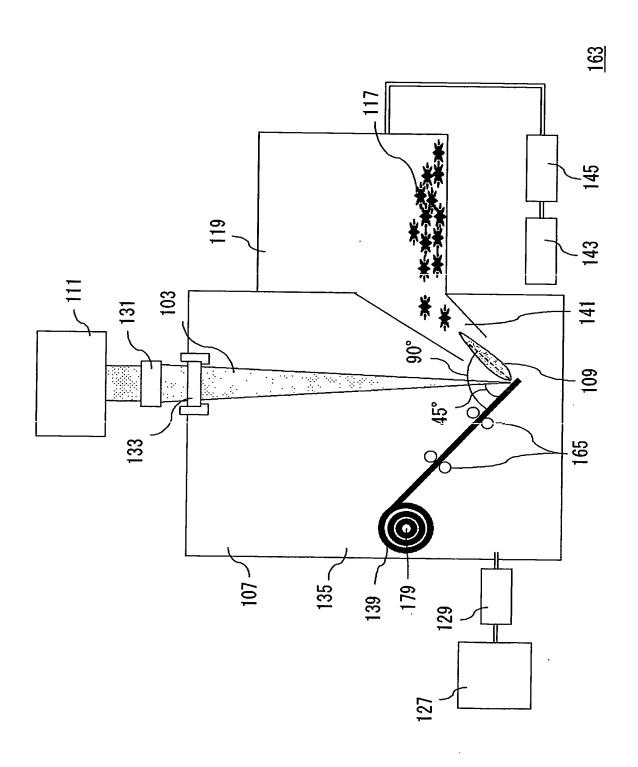




【図4】

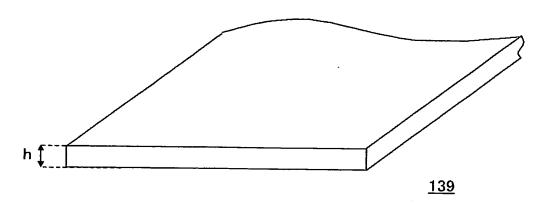


【図5】

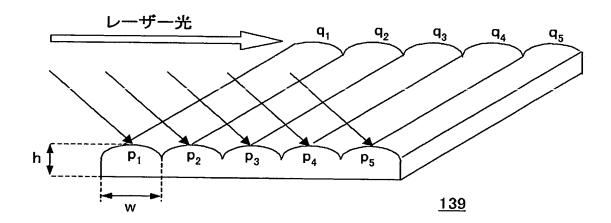


【図6】



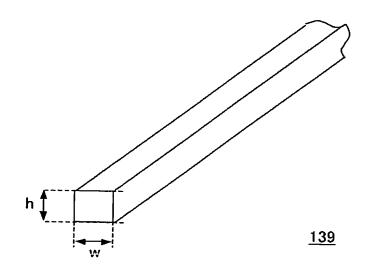


(p)

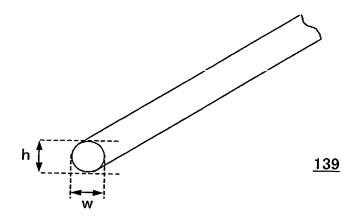


# 【図7】

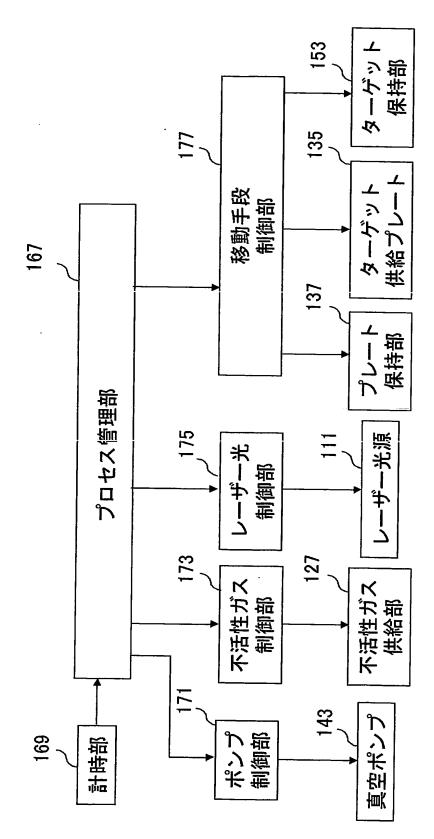
(a)



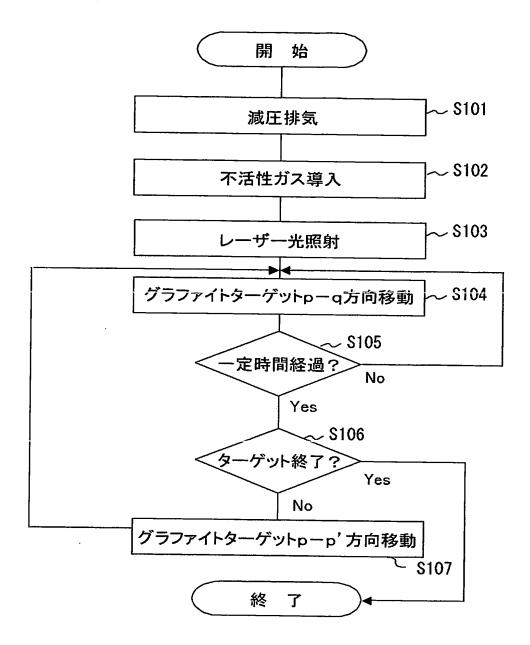
(b)



【図8】

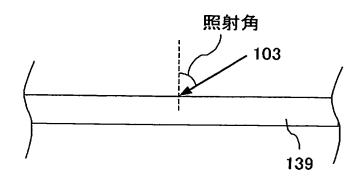


【図9】

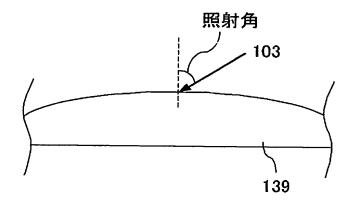


【図10】

(a)



(b)



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 カーボンナノホーン集合体を安定的に大量生産するための技術を提供する。また、ナノカーボンを安定的に大量生産するための技術を提供する。

【解決手段】 レーザー光103が照射されるグラファイトターゲット139の表面を平面とする。グラファイトターゲット139をターゲット供給プレート135上のターゲット保持部153に保持する。プレート保持部137は、ターゲット供給プレート135を並進移動させ、レーザー光103の照射位置とグラファイトターゲット139の表面との相対的な位置を移動させる。プルーム109の発生方向に、ナノカーボン回収チャンバ119と連通する搬送管141を設け、生成したカーボンナノホーン集合体117をナノカーボン回収チャンバ119中に回収する。

【選択図】 図1

特願2003-125844

出願人履歴情報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝五丁目7番1号

氏 名 日本電気株式会社